Metal Wafer Cassettes

Aluminum 300mm Bake Process Cassette



SEMI に準じたキネマカップリングポジショナーと インフォパッド仕様

FOUP, FOSB からの移載に適合

カセット重量:約3Kg (標準 FOSB は約4.5Kg)

水平置きでもウエハが滑り落ちない ウエハロックバー付き

300mm ウエハ 25 枚用 型式: **MC12-25HC1**





Wafer retaining lock bar

MC12-25HC1 型と同寸法の ステンレス製もあります。 350℃~550℃の用途に適応

型式: SSC300

Material: T6061 Aluminum

<材質>

6061 アルミニウム

硬質透明陽極処理 長期に亘り寸法安定性優れる

推奨連続使用温度:350℃

H-SQUARE,

2991 Copper Road Santa Clara, CA 95051 USA

T (408) 732-1240 F (408) 732-7970 www.h-square.com

ナガセテクノエンジニアリング株式会社

◇横浜市港北区新羽町 887 TEL 045-541-0208 FAX 045-541-0237

◇大阪市淀川区三津屋南 1-1-33 TEL 06-6838-8824 FAX 06-6838-8828